

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Министерство образования Российской Федерации
(Санкт-Петербург)

Том: 66 Номер: 8 Год: 2023

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | АДАПТИВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ С НЕИЗВЕСТНЫМИ ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
<i>Козачёк О.А., Бобцов А.А., Николаев Н.А.</i> | 627-636 |
| <input type="checkbox"/> | ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВТОНОМНОЙ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ ГИРОВЕРТИКАЛИ
<i>Суров И.Л., Алексеева К.С., Сизова А.А., Лемешонок Т.Ю.</i> | 637-645 |
| <input type="checkbox"/> | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КЛАСТЕРА И ЧИСЛА РЕПЛИК ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
<i>Татарникова Т.М., Архипцев Е.Д., Кармановский Н.С.</i> | 646-651 |
| <input type="checkbox"/> | МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРНО-ФРИКЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОПЫ С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗИСА ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЭРМИТА
<i>Мусалимов В.М., Ерофеев М.А., Монахов Ю.С., Малов М.С.</i> | 652-659 |
| <input type="checkbox"/> | ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА КОНТУРА МАЯТНИКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЕЙ
<i>Лукин К.О., Кривошеев С.В.</i> | 660-670 |
| <input type="checkbox"/> | ЦИФРОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР КОНТРОЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ
<i>Шилин А.Н., Шилин А.А., Атаманюк Р.Г.</i> | 671-679 |
| <input type="checkbox"/> | МЕТОДИКА ГАБАРИТНОГО РАСЧЕТА ЗЕРКАЛЬНОГО МОДУЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОЛЯ
<i>Орехова М.К., Бахолдин А.В.</i> | 680-687 |
| <input type="checkbox"/> | ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МИКРОСКАНИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТЕКЛЯННЫХ ПЛАСТИНОК ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
<i>Майоров Е.Е., Бородянский Ю.М., Курлов В.В., Таюрская И.С., Пушкина В.П., Гулиев Р.Б.</i> | 688-695 |
| <input type="checkbox"/> | МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОГО КОЛИЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ЖИДКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
<i>Джавадов Н.Г., Асадов Х.Г., Азизова А.Э.</i> | 696-703 |
| <input type="checkbox"/> | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ
<i>Ибрагимова А.М., Евдулов О.В.</i> | 704-710 |